PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-333472

(43)Date of publication of application: 22.12.1995

(51)Int.CI.

G02B 6/42 H01S 3/18

(21)Application number: 06-147200

C. 147200

(71)Applicant :

CANON INC

(22)Date of filing:

06.06.1994

(72)Inventor:

OGUSU MAKOTO

HIROKI TAMAYO

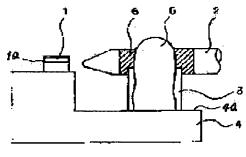
NOJIRI HIDEAKI

(54) HEIGHT ADJUSTING AND FIXING METHOD FOR OPTICAL PARTS, FIXING MEMBER AND OPTICAL MODULE IN WHICH OPTICAL DEVICE AND OPTICAL FIBER ARE BUILT IN

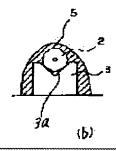
(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a height adjusting method of fixing parts for optical parts which do not deviate positions of the optical parts in spite of impact in a fixing operation and a fixing member as well as an optical module in which an optical device and optical fiber are built.

CONSTITUTION: Plural kinds of fixing bases 3 for the optical fibers corresponding to the deviation in the height from the base of the optical element 1 of an optical waveguide 1a are prepd. for the module for optically coupling the optical waveguide 1a of the optical element 1 and the optical fiber 2. The optical fiber 2 is adjusted and fixed to the optimum height by using the adequate fixing bases 3 for the optical fiber corresponding to the individual deviations and by solder 5, etc.



(0)



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-333472

(43)公開日 平成7年(1995)12月22日

(51) Int.Cl.⁶

護別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02B 6/42 H01S 3/18

審査請求 未請求 請求項の数14 FD (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平6-147200

(22)出顧日

平成6年(1994)6月6日

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 小楠 誠

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 広木 珠代

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 野尻 英章

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

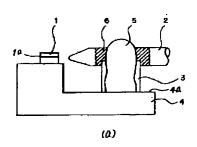
(74)代理人 弁理士 加藤 一男

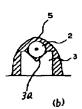
(54) 【発明の名称】 光学部品の高さ調整固定法、固定用部材、及び光デパイスと光ファイバとが組み込まれた光モジュール

(57)【要約】

【目的】固定作業の衝撃にも光学部品の位置がズレると とがない光学部品の高さ調整固定法、固定用部材、及び 光デバイスと光ファイバとが組み込まれた光モジュール である。

【構成】光素子1の光導波路1 a とファイバ2が光学的 に結合するモジュールにおいて、光導波路1 a の光素子 1の底面からの高さの偏差に対応する光ファイバ用固定 台3を複数種用意する。個々の偏差に対応した適切な光ファイバ用固定台3を用い、半田5などで光ファイバ2を最適な高さに調整・固定する。





- 1 LD、 2 先珠光ファイバ
- 3 光ファイバ用固定台
- 4 サブキャリア、 5 早田
- 6 42111

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光素子の光導波路とファイバが光学的に 結合するモジュールにおいて、光導波路の光素子の底面 からの高さの偏差に対応する光ファイバ用固定台を複数 種用意し、個々の偏差に対応した適切な光ファイバ用固 定台を用いることで光ファイバを最適な高さにすること を特徴とする高さ調整固定法。

【請求項2】 前記光ファイバが先球加工された光ファ イバであることを特徴とする請求項1記載の髙さ調整固 定法。

【請求項3】 光ファイバの高さ調整するための光ファ イバ用固定台がV溝を有することを特徴とする請求項1 記載の高さ調整固定法。

【請求項4】 前記光ファイバと光ファイバ用固定台を 半田で固定することを特徴とする請求項1記載の高さ調 整固定法。

【請求項5】 前記光ファイバと光ファイバ用固定台を レーザ溶接で固定することを特徴とする請求項1記載の 高さ調整固定法。

【請求項6】 前記光ファイバ用固定台は剛体でできて いることを特徴とする請求項1記載の高さ調整固定法。 【請求項7】 光素子の光導波路とファイバが光学的に 結合するモジュールにおいて、光導波路の光素子の底面 からの高さの偏差に対応する適切な光ファイバ用固定台 を用いることで光ファイバを最適な高さに固定すること を特徴とする光モジュール。

【請求項8】 光素子の光導波路と光ファイバが光学的 に結合するモジュールにおいて、レンズ等の光学部品或 は光ファイバを保持する為の基体への固定用の部材を用 い、該固定用の部材は少なくとも2つの部品から構成さ れ、それぞれの固定用の部品の接触面は基体に対して傾 いており、該接触面のすり合わせによって両固定用の部 品の関係を規定することで固定される光学部品或は光フ ァイバの基体からの高さが連続的に変化できることを特 徴とする高さ調整固定法。

【請求項9】 傾きを持った面に、傾いた方向と平行に 矩形状のガイド溝が形成されており、傾斜面における両 固定用の部品の相対的移動はガイド溝に沿って行われる ことを特徴とする請求項8記載の高さ調整固定法。

【請求項10】 傾きを持った面に、傾いた方向と平行 40 にV形状のガイド溝が形成されており、傾斜面における 両固定用の部品の相対的移動はV形状ガイド溝に沿って 行われることを特徴とする請求項8記載の高さ調整固定 法。

【請求項11】 基体に固定される固定用の部品の傾斜 面の一部と、もう一つの固定用の部品の傾斜面とは別の 一面との二面でV形状のガイド溝を構成し、光学部品或 は光ファイバの固定に利用することを特徴とする請求項 8記載の高さ調整固定法。

的に結合する光モジュールにおいて、レンズ等の光学部 品或は光ファイバを保持する為の基体への固定用の部材 で、少なくとも2つの部品から構成され夫々の固定用の 部品の接触面は基体に対して傾いている固定用部材を用 意し、基板上で両固定用の部品を水平方向に動かして光 学部品或は光ファイバの水平方向の位置を調整し、その 後、該調整された水平方向位置において、一方の固定用 の部品の水平方向の位置を固定しておいて該接触面をす り合わせることで両固定用の部品の関係を規定して、固 10 定される光学部品或は光ファイバの基体からの高さを連 続的に変化させることで、光学部品或は光ファイバの高 さ方向の位置を調整することを特徴とする高さ調整固定

【請求項13】 光素子の光導波路と光ファイバが光学 的に結合する光モジュールを構成するレンズ等の光学部 品或は光ファイバを保持する為の基体への固定用の部材 であって、少なくとも2つの部品から構成され、夫々の 固定用の部品の接触面は傾斜面になっており、一方の固 定用の部品の水平方向の位置を固定しておいて該接触面 をすり合わせることで両固定用の部品の関係を規定し て、固定される光学部品或は光ファイバの基体からの高 さを連続的に変化させられることを特徴とする固定用部 材。

【請求項14】 光素子の光導波路と光ファイバが光学 的に結合する光モジュールにおいて、請求項13記載の 固定用部材を用いて光学部品或は光ファイバを基板に固 定したことを特徴とする光モジュール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体光デバイスと光 ファイバとの光結合を実現する該デバイスと光ファイバ が組み込まれた光モジュール、モジュールにおける光フ ァイバの高さ調整固定法、この為の固定用部材に関す る。

[0002]

【従来技術】従来、例えば、光通信においては、光源・ 受信器・光増幅器などといった光導波路素子と情報伝達 媒体としての光ファイバとを光学的に結合させた光モジ ュールが用いられている。この様なモジュールにおいて は、光導波路と光ファイバの光結合が高効率で行われ、 しかも経時変化が少ない様になされることが重要な要件

【0003】この様なモジュールの従来例としては、特 開昭64-19311号公報に開示されたものがある。 図6は、この公報に開示された方法を説明するため、光 ファイバつき半導体レーザ装置の一部を側面方向から見 て示した図である。図6において、光ファイバ43は半 導体レーザ40の出射端面に対向して配置され、光結合 が最適となる位置に調整される。その後、金属融着材料 【請求項12】 光素子の光導波路と光ファイバが光学 50 45が加熱されてファイバ固定台44の凹部に流れ込み 3 凝固することで、光ファイバ43の先端が固定される。

金属融着材料45で固定される光ファイバ43の先端部

分は金属メッキが施されている。また、ファイバ43が

通されたフェルールないしスリーブ46は、金属融着材 料48でパッケージ50の貫通部47に固定される。 尚、42はヒートシンク41を介して半導体レーザ40 を支持する半導体レーザ固定台であり、49はフェルー ルないしスリーブ46を支持するベレットである。 【0004】また、図7に示すような別の従来技術にお いてはレーザ溶接を採用し、固定をより確実なものとし 10 ている。光結合には先球加工された光ファイバ58を用 いている。光部品には個別なばらつきがあり、光結合の 状態を最適にするには先球ファイバ58のフェルール部 56を中間リング55を介してフェルール固定治具54 に溶接固定している。これにより、光素子の光導波路位 置のばらつきと先球ファイバ58の先球部の突き出し 量、先球径に伴う光導波路端面からの変動を吸収して確 実な溶接固定を実現していた。即ち、先球ファイバ58 は位置調整後、59に示すポイントにおいてレーザ溶接 されて固定される。しかし、先球ファイバ58は最適な 20 光結合を示すポイントはただ1点であり、最適点からズ レると即光結合の効率が落ちる。そのため溶接時にズレ が生じた場合には、フェルール56後部にある2次調整 治具57によって適切な角度にフェルール56の向きを 調整し、先球ファイバ58の先端を最適点に持ってい く。尚、図7において、51はペルチェ素子、52はス テムマウント、53はLDステムウイング、54は、ネ ジなどでステムマウント52に固定されるフェルール固 定治具、55は、フェルール56と中間リング55のレ

リングである。 【0005】

【発明が解決しようとしている課題】しかし、図6に示すような従来技術においては、光ファイバ43と光ファイバ固定台44の間に隙間があるため、半田の凝固収縮による光ファイバ43の最適位置からのズレが問題となっていた。この様に、この従来の技術においては、光結合の状態を乱すため、部品間の隙間を原因とする固定時のズレが問題となっていた。

ーザ溶接後にフェルール固定治具54に溶接される中間 30

【0006】また、図7に示すような他の従来例のような場合は、固定するフェルール56と中間リング55の間、また中間リング55とフェルール固定治具54の間には隙間があり、レーザ溶接時にヒートショックで最適位置よりズレてしまうという問題があった。即ち、固定作業中に最適位置に調整した際、各部品は自由に動けるためレーザ溶接のヒートショックによってズレが生じ、その結果としてズレた位置に先球ファイバ58やレンズ等の部品が固定されてしまうといった問題があった。

【0007】以上のような問題点を含みながらも前記従 ュールにおいて、レンズ等の光学部品或は光ファイバを 来技術が採用されていた背景には、半導体光デバイスの 50 保持する為の基体への固定用の部材で、少なくとも2つ

光導波路の位置が、光デバイスプロセス中のラッピングの精度や、ダイボンディングの半田の厚みの精度により一定の位置に来るとは限らないという事実があった。 【0008】したがって、本発明が克服しようとする課

【0008】したがって、本発明が克服しようとする課題は、光ファイバを光デバイスの光導波路に対して最適な位置に調整することが可能で、かつ前記最適な位置からズレることなく固定することを可能とすることである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の高さ調整固定法は、光素子の光導波路とファイバが光学的に結合するモジュールにおいて、光導波路の光素子の底面からの高さの偏差に対応する光ファイバ用固定台を複数種用意し、個々の偏差に対応した適切な光ファイバ用固定台を用いることで光ファイバを最適な高さにすることを特徴とする。

【0010】また、本発明の光モジュールは、光素子の 光導波路とファイバが光学的に結合するモジュールにおいて、光導波路の光素子の底面からの高さの偏差に対応 する適切な光ファイバ用固定台を用いることで光ファイ バを最適な高さに固定することを特徴とする。

【0011】Vブロックなどの光ファイバ用固定台を用意して光ファイバを隙間なく固定した場合、高さの調整は不可能となってしまう。そこで、隙間なく部品を置いた場合にも最適な位置に光ファイバを固定するために、光素子の光導波路の高さのばらつきに対応するような高さのばらつきを持つスペーサまたはVブロックなどの光ファイバ用固定台を用意し、それぞれの高さを予め測定しておく。そして、光素子の光導波路の高さに対応する高さの光ファイバ用固定台などを組み合わせることにより最適位置に隙間なく光ファイバを支持する。

【0012】更に、本発明の他の高さ調整固定法は、光 素子の光導波路と光ファイバが光学的に結合するモジュ ールにおいて、レンズ等の光学部品或は光ファイバを保 持する為の基体への固定用の部材を用い、該固定用の部 材は少なくとも2つの部品から構成され、それぞれの固 定用の部品の接触面は基体に対して傾いており、該接触 面のすり合わせによって両固定用の部品の関係を規定す ることで固定される光学部品或は光ファイバの基体から の高さが連続的に変化できることを特徴とする。より具 体的には、傾きを持った面に、傾いた方向と平行に矩形 状のガイド溝が形成されており、傾斜面における両固定 用の部品の相対的移動はガイド溝に沿って行われたり、 傾きを持った面に、傾いた方向と平行にV形状のガイド 溝が形成されており、傾斜面における両固定用の部品の 相対的移動はV形伏ガイド溝に沿って行われたりする。 【0013】また、本発明の他の高さ調整固定法は、光 素子の光導波路と光ファイバが光学的に結合する光モジ ュールにおいて、レンズ等の光学部品或は光ファイバを

の部品から構成され夫々の固定用の部品の接触面は基体 に対して傾いている固定用部材を用意し、基板上で両固 定用の部品を水平方向に動かして光学部品或は光ファイ バの水平方向の位置を調整し、その後、該調整された水 平方向位置において、一方の固定用の部品の水平方向の 位置を固定しておいて該接触面をすり合わせるととで両 固定用の部品の関係を規定して、固定される光学部品或 は光ファイバの基体からの高さを連続的に変化させると とで、光学部品或は光ファイバの高さ方向の位置を調整 することを特徴とする。

【0014】また、本発明の固定用部材は、光素子の光 導波路と光ファイバが光学的に結合する光モジュールを 構成するレンズ等の光学部品或は光ファイバを保持する 為の基体への固定用の部材であって、少なくとも2つの 部品から構成され、夫々の固定用の部品の接触面は傾斜 面になっており、一方の固定用の部品の水平方向の位置 を固定しておいて該接触面をすり合わせることで両固定 用の部品の関係を規定して、固定される光学部品或は光 ファイバの基体からの高さを連続的に変化させられると とを特徴とする。

【0015】また、本発明の他の光モジュールは、光素 子の光導波路と光ファイバが光学的に結合する光モジュ ールにおいて、すぐ上で述べた固定用部材を用いて光学 部品或は光ファイバを基板に固定したことを特徴とす る。

【0016】ヒートショックによるズレを無くすには溶 接作業時に各部品を確実に押さえ、摩擦力によって相対 的なズレが起こりにくい状況をつくれば良い。従って、 部品が接触したままで位置を調整することができ、かつ 部品同士を押さえてレーザ溶接ができるように、一方の 固定用の部品の底辺と固定金具である他方の固定用の部 品の上面を斜面で構成する。

[0017]

【実施例1】図1は本実施例の特徴を最もよく表す図面 であり、同図において、1はレーザダイオード(L D)、2は先球光ファイバ、3は剛体の光ファイバ用固 定台、4はサブキャリア、5は半田、6は光ファイバ2 のメタライズ部である。図1において、(a)は側面か ら見た図、(b)は光軸方向からみた図であり、光ファ イバ用固定台3がV溝3aを有していることを示してい 40 る。

【0018】LD1はサブキャリア4にダイボンディン グされている。この時、光ファイバ2が固定される面4 aからの光導波路1a高さは、図2(a)に示すように 非接触光プローブ7を用いて計測される。計測点はファ イバ2が固定される面4aとLD1の上面であり、その 差が求められる。光導波路1aの位置は、LD1の上面 から、設計された深さに比べ、誤差±0.1μmで形成 されている。よって、面4aからLD上面までの高さか ら該設計値の深さを引けば、光プローブ7を用いた系全 50 固定台13)のばらつきの中から最適な組み合せを選

体の精度を加味した場合、この値は光導波路1 a の高さ を直接に計測することと何ら変わりない。

【0019】同様にして、V溝3aを有する光ファイバ 用固定台3についても、図2(b)に示すように定盤8 からの光ファイバ用固定台3の上部までの高さを測って おく。光ファイバ2の外径は規格により125±5μm と定められているので、光ファイバ用固定台3の高さを 測ることで光ファイバ2の光軸高さを推定することが可 能である(V溝3aの形状、寸法も分かっているの 10 で)。光軸高さのバラツキを与えるものはウエハのラッ ピングの誤差であり、現在、目標値に対して±10µm の誤差がある。同様の機械加工によって光ファイバ用間 定台3の高さを加工した場合、±10μm程度の誤差範 囲で、異なる高さで用意することは可能である。両者 (光ファイバ2と光ファイバ用固定台3)のばらつきの 中から最適な組み合わせを選び、両者をハンドリングし て平面内で最適な位置に調整した後、図1に示す様に半 田5を用いて両者を固定する。こうして、レーザダイオ ード1の光導波路1aに対して、最適位置に光ファイバ 2を支持することが可能になる。

[0020]

20

30

【実施例2】図3は本発明の第2実施例を示す図面であ り、同図において、11はLD、12は先球光ファイ バ、13は剛体の光ファイバ用固定台、14はサブキャ リア、15は半田、19は光ファイバ用の止め金具であ る。図3において、(b)は光軸方向からみた図であ り、光ファイバ用固定台13がV溝13aを有している ことを示している。また、止め金具19と光ファイバ用 固定台13との固定には、レーザ溶接法が用いられてお り符号20はそのYAGレーザ光を示している。

【0021】 LD11はサブキャリア14にダイボンデ ィングされている。との時、光ファイバ12が固定され る面14aからの光導波路11aの高さは、図2(a) に示すように非接触光プロープ7を用いて計測される。 計測点は、ファイバ2が固定される面14aとLD11 の上面であり、その差が求められる。光導波路11aの 位置は、LD11の上面から、設計された深さに比べ、 誤差±0.1μmで形成されているので、LD上面まで の高さから該設計値の深さを引けば、その値は、光プロ ーブ7を用いた系全体の精度を加味した場合、光導波路 11aの高さを直接に計ることと何ら変わりない。同様 にして、V溝13aを有する光ファイバ用固定台13に ついても、図2(b)に示すように定盤8から光ファイ バ用固定台13上部までの高さを測っておく。光ファイ バ12の外径は、規格から125±5μmと定められて いるので、光ファイバ用固定台13の高さを測ることで 光ファイバ12の光軸高さを推定することが可能である (V溝13aの形状、寸法も分かっているので)。第1 実施例と同様に、両者(光ファイバ12と光ファイバ用

び、面内で最適な位置に調整した後、図3に示す様にレ ーザ溶接20により両者を固定する。

[0022]

[0023]

【実施例3】図4は本実施例の特徴を最もよく表す図面 であり、同図において、(a)は斜視図、(b),

(c)は側面からの図である。また図4中、21はボー ルレンズホルダであり、ボールレンズ23が組み込まれ ている。22は止め金具で、ボールレンズホルダ21が 組まれる面は傾斜を持っており、傾きを持った方向には ボールレンズホルダ21が入る溝22aが形成されてい 10 光ファイバを固定するととができる。 る。この溝22 a に入れることによりボールレンズホル ダ21の向きは止め金具22に対して一定の向きにな る。ボールレンズ23の位置調整は平面内にあっては両 者(ボールレンズホルダ21と止め金具22)を一体で 動かして調整する。基板からの高さを調整するには、ボ ールレンズ23の位置は最適点から動かせないので、ボ ールレンズホルダ21を水平方向には固定しておいて止 め金具22を傾斜が付けられている向きに動かす。この とき、ボールレンズホルダ21の水平方向の位置は変わ らないので実効的に止め金具22の厚みが変化し、ボー 20 る。 ルレンズホルダ21が上下に動いてボールレンズ23の 髙さが変化する。ボールレンズ23の位置が決まったら ボールレンズホルダ21と止め金具22、止め金具22 と基板をそれぞれ溶接して固定する。こうして、レーザ ダイオードなどの光デバイスの光導波路に対して、最適 位置にボールレンズ23を支持することが可能になる。

【実施例4】図5は本発明の第4実施例であり、同図に おいて、(a)は斜視図、(b)は側面(背面)からの 図である。また図5中、31は止め金具Aであり、32 30 の止め金具Bと組み合わされてV溝38を構成する。3 3は先球光ファイバである。止め金具A31はV溝38 を構成するための斜面31aと止め金具B32と組み合 わされる面31bとからなり、斜面31a, 31bと反 対側の突起31 cは止め金具A31のハンドリングのた めの突起である。一方、止め金具B32は止め金具A3 1と組み合わされる面と V 溝を構成する面は共通であ り、傾きを持った方向には止め金具A31が入る溝32 aが形成されている。この溝32aに止め金具A31を 組むことにより、V溝38の向きはの止め金具A、B3 40 1,32に対して一定の向きになる。

【0024】V溝38に置かれた先球光ファイバ33の 位置調整は平面内にあっては両者(止め金具A、B3 1.32)を基板上で一体で動かして調整し、基板から の高さを調整するには止め金具A31は水平方向にはそ のままに止め金具B32を傾斜が付けられている向きに 動かす。止め金具A31の水平方向の位置は変わらない ので実効的に止め金具B32の厚みが変化し、V溝38 の深さが変化する。 先球光ファイバ33の位置が決まっ

たら、止め金具AとB31、32、止め金具B32と基 板をそれぞれ溶接して固定する。光ファイバ33は先端 に取付けられたフェルール部34において溶接、固定す る。

[0025]

【発明の効果】本発明によれば、剛体である適切な高さ の光ファイバ用固定台を介して光ファイバが固定される ため、半田の収縮による位置ズレ、またレーザ溶接に伴 うヒートショックにも位置ズレが生じることなく確実に

【0026】また、本発明によって光学部品を位置調整 して固定する際、光学部品の高さ及び平面での位置を変 化させることが可能ながら各固定部品が全くフリーにな っていないために、固定作業の衝撃にも光学部品の位置 はズレることがない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を実施した第1実施例の図であり、

(a)は側面図、(b)は軸方向から見た図である。 【図2】高さ測定の実施方法を説明するための図であ

【図3】本発明を実施した第2実施例の図であり、

(a)は側面図、(b)は軸方向から見た図である。

【図4】本発明を実施した第3実施例の図であり、

(a)は斜視図、(b), (c)は側面図である。

【図5】本発明を実施した第4実施例の図であり、

(a)は斜視図、(b)は側面図である。

【図6】第1の従来法を示した側面図である。

【図7】第2の従来法を示す組み立て断面図である。 【符号の説明】

1, 11 LD

> 1 1 a 光導波路

2, 12, 32 光ファイバ

3. 13 光ファイバ用固定台

3a, 13a, 38 V溝

4, 14 サブキャリア

4a, 14a ファイバが固定される面

5 半田

金属メッキ部 6

7 光ブローブ

8 定盤

> 19, 22, 31, 32 止め金具

20 YAGレーザ光

2 1 ボールレンズホルダ

22a, 32a 溝

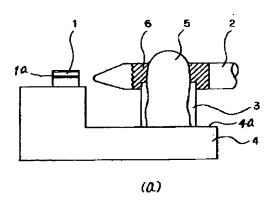
2.3 ボールレンズ

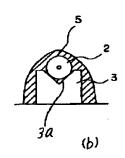
34 フェルール

斜面 31a, 31b

突起部 31 c

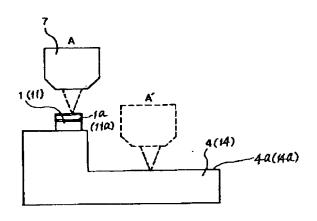
【図1】

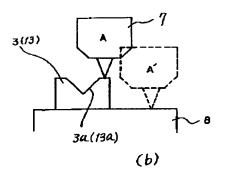




- 1 LD、 2 先珠光ファイバ
- 3 光ファイバ用固定台
- 4 サプキャリア、 5 半田
- 6 金属メッキ部

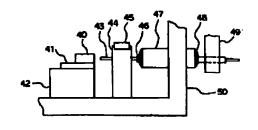
【図2】





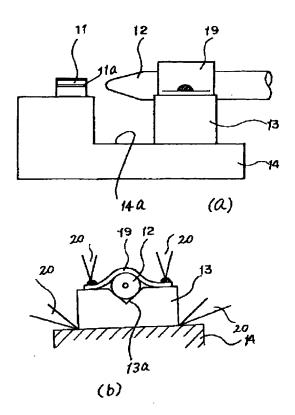
- 7 光プローブ
- 8 定盤

【図6】



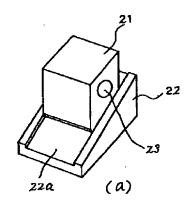
- 40 半導体レーザ、 41 ヒートシンク
- 42 半準体レーザ固定台
- 4.8 光ファイバ
- 44 光ファイバ固定台
- 45 金属酸着材料のペレット
- 48 スリープ、 47 管道
- 48 金属胎管材料、 49 ペレット
- 50 パッケージ

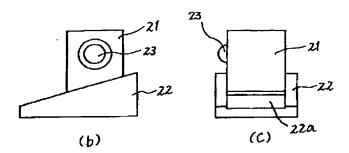
【図3】



- 19 止め金具
- 20 YAGレーザ光

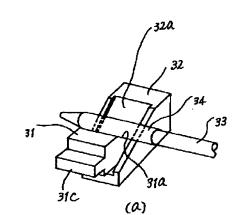
【図4】

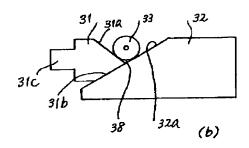




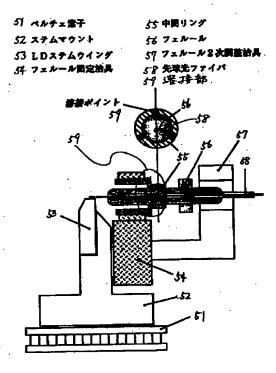
- 21 ボールレンズホルダ
- 22 止め金具
- 23 ボールレンズ

【図5】





3 1 止め金具A、 3 2 止め金具B 3 3 光ファイバ、 3 4 フェルール 【図7】



組立断面図